

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：林秀霞

電話：03-5743845

傳真：03-5710180

E-mail：HelenSSLin@itri.org.tw



1120002554006

110 台北市信義路五段 5 號 3 樓 3E41 室

受文者：台灣電子設備協會

發文日期：中華民國 112 年 02 月 14 日

發文字號：工研量字第 1120002554 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：檢送本院量測技術發展中心 111 年度研發成果及可移轉技術，如附件，敬請 惠予公告。

說明：

- 一、本院執行經濟部科技專案計畫，為使業者分享政府委辦計畫之研發成果，特公開 111 年度各項技術成果，歡迎洽詢合作。
- 二、隨函檢附公告內容，敬請 卓參。

正本受文者：台灣科學工業園區科學工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣平面顯示器材料與元件產業協會、台灣電路板協會、中華民國台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會、台灣電子設備協會、中華民國精密機械發展協會、台灣工具機暨零組件工業同業公會

院長

依權責劃分規定授權業務主管決行

工研院量測技術發展中心 111 年度中心研發成果公告

工研院量測技術發展中心執行科技專案111年度成果如下，歡迎合作詳細請洽詢黃經理(03-5732262)。

順序	研發成果名稱	計畫名稱
1	奈米粒子分析暨標準技術	國家度量衡標準運作與發展計畫
2	靜法碼量測系統-動態力量測擴建	智慧機械產業計量標準建置加值計畫
3	超細微孔徑玻璃基板製程與檢測技術	工研院創新前瞻技術研究計畫
4	多頻兆赫波微流道檢測系統	工研院創新前瞻技術研究計畫
5	行動式太陽光電測試車	太陽光電發電產品設備高值化推廣服務計畫
6	表面粒徑結構光光學檢測技術	AI 晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫
7	半導體 2 奈米 GAA 製程前段 X 光量測技術	科發計畫
8	線上晶圓級高深寬比 TSV 檢測技術計畫	科發計畫